



大石 敏幸 TOSHIYUKI OISHI

弁理士 TEL: 03-6775-1860

東京オフィス FAX: 03-6775-2860

特許関連案件を専門に取り扱い、国内外の特許出願や登録手続、審判事件書類の作成、鑑定書の作成、調査、訴訟関連案件、標準必須特許の申請および評価に精通しています。専門技術分野は主に電気、電子、通信、半導体、機械、ソフトウェア及びコンピュータ等です。

取扱案件

知的財産／IT等

知財紛争 特許出願 知財取引（ライセンス等）

紛争解決

知財紛争

プラクティス・グループ

知的財産権グループ

経歴

1997年3月 奈良県立北大和高等学校卒業
2002年3月 同志社大学工学部知識工学科（工学士）
2004年3月 同志社大学大学院工学研究科数理環境科学専攻（工学修士）
2004年4月 - 2006年3月 宮園特許事務所勤務
2006年4月 - 2011年3月 梶・須原特許事務所（現 弁理士法人ATEN）勤務
2011年4月 - 2021年6月 キヤノン株式会社勤務
2021年6月 - 2023年10月 弁理士法人平木国際特許事務所勤務
2023年11月 当事務所入所

資格・登録

弁理士登録（2009年）

特定侵害訴訟代理業務付記録（2010年）

所属

日本弁理士会

使用言語

日本語 英語